



# 優秀論文発表賞

原 隆裕 殿

“青色半導体レーザーを用いたマルチ  
ビーム式レーザー金属堆積法による  
純銅皮膜形成メカニズムの解明”

標記の業績を顕揚するため  
レーザー学会第40回年次大会  
優秀論文発表賞を贈呈します

令和2(2020)年5月29日

一般社団法人 レーザー学会 第40回年次大会

実行委員長

松浦 祐司

